(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-233062

(43)公開日 平成11年(1999)8月27日

(51) Int.Cl.

識別記号

FΙ

HO1J 49/48 37/147

37/29

H01J 49/48

37/147

37/29

Z

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平10-44653

(71)出顧人 000004271

日本電子株式会社

東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号

(22)出願日

平成10年(1998) 2月10日

(72) 発明者 嘉 藤 誠

東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号 日本

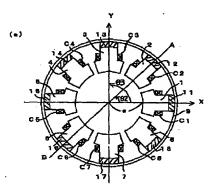
做子株式会社内

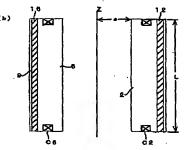
(54) 【発明の名称】 ウィーンフィルタ及び直接写像型反射電子顕微鏡

(57)【要約】

2次と3次の開口収差を同時に補正する事が 【課題】 できるウイーンフィルタを提供すること。

【解決手段】 1~8は電極と磁極を兼ねた電磁極であ り、それらは同じ形状である。これらの電磁極1~8 は、電気絶縁体11~18を介してそれぞれ筒状体9の 内側に45度の等間隔で取り付けられており、電磁極1 ~8には、コイルC1~C8がそれぞれ巻かれている。 図示していないが、各コイルは電流源に接続されてお り、また、各電磁極は電圧源に接続されている。このよ うな8極の電磁極から成るウイーンフィルタにおいて は、各電磁極に独立の電圧をかけることができ、また、 各電磁極の励磁を独立に制御することができる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 電極と磁極を兼ねた電磁極を少なくとも 8極有するウイーンフィルタにおいて、2次及び3次の 収差の影響を小さくするために、前記各極にかかる電圧 と各極のコイルに流れる電流をそれぞれ制御する制御手 段を備えていることを特徴とするウイーンフィルタ。

【請求項2】 光軸をス方向にとり、それに直行するx y 平面内における極座標 (r, θ) を用いて、前記8極 の電磁極による電場と磁場の分布を、

 $\Phi (r, \theta) = -E_1 r \cos \theta - E_2 r^2 \cos 2 \theta - E_3 r^3 \cos \theta$ $3 \theta - E_4 r^4 \cos 4 \theta$

 $\Psi (r, \theta) = -B_1 r \sin \theta - B_2 r^2 \sin 2\theta - B_3 r^3 \sin \theta$ $3 \theta - B4r^4 \sin 4 \theta$

(但し、Φは静電ポテンシャル、Ψは磁気スカラーポテ ンシャル)と表し、これらのフーリエ係数を無次元化し て、パラメータ

 $e_2 = (E_2/E_1) R_0$, $b_2 = (B_2/B_1) R_0$ $e_3 = (E_3/E_1) R_0^2$, $b_3 = (B_3/B_1) R_0^2$ $e_4 = (E_4/E_1) R_0^3$, $b_4 = (B_4/B_1) R_0^3$ (但し、Ro=L/(π√2)で、Lはフィルタ長であ る) と表すとき、e2=-1, b2=-3/4, e3= 0. 563, $b_3=0$. 188, $e_4-b_4=-0$. 18

0となるように、前記制御手段は、前記各極にかかる電 圧と各極のコイルに流れる電流をそれぞれ制御すること を特徴とする請求項1記載のウイーンフィルタ。

【請求項3】 電子ビーム源と、該電子ビーム源からの 1次電子ビームを試料に向けて照射するための照射レン ズ系と、試料の前方に配置され、前記電子ビーム源から の1次電子ビームを偏向して試料に垂直に入射させると 共に、試料から発生される電子を直進させる第1のウイ 30 ーンフィルタと、該第1のウイーンフィルタと試料との 間に配置され、試料と共にエミッションレンズを形成す る電子光学部材と、前記第1のウイーンフィルタを通過 した電子の中から所定のエネルギーを有する電子のみを 選別する第2のウイーンフィルタを備えた直接写像型反 射電子顕微鏡において、前記第2のウイーンフィルタ は、電極と磁極を兼ねた電磁極を少なくとも8極有し、 2次及び3次の収差の影響を小さくするために、前記各 極にかかる電圧と各極のコイルに流れる電流をそれぞれ 制御する制御手段を備えていることを特徴とする直接写 40 像型反射電子顕微鏡。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、エネルギーアナ ライザあるいはエネルギーフィルタの一種である、ウイ ーンフィルタに関する。

[0002]

【従来の技術】 エネルギーアナライザは、オージェ電 子分光や光電子分光などの装置で用いられる他、電子顕 微鏡において、特定のエネルギーをもった電子だけを選 50 ルタの電磁場の分布と収差の次数の関係がRose(1

んで結像させるEnergy-Filtering Microscopyのために も用いられる。このような装置において、電子分光系と しての性能、すなわちエネルギー分解能と感度を決める 主たる要因の一つに、アナライザの収差がある。これ は、アナライザの入口において許される電子ビームの開 き角の上限を決めるものである。この収差を小さくすれ ばするほど電子を取り込める角度が広がり、ある一定の エネルギー分解能のもとでの感度を向上させることがで きる。同じことであるが、ある一定の感度のもとでのエ 10 ネルギー分解能を向上させることができる。逆に、この 収差が大きいと、アナライザの出口、つまりエネルギー 選別面においてビームがボケてしまい、エネルギー分解 能と感度を損なうことになる。そこで、アナライザの収 差を低減する問題は、電子分光装置の性能を向上させる ための重要な課題となる。

【0003】さて、ウイーンフィルタは、互いに直交す る電場と磁場からなる。このウイーンフィルタにおいて は、ある特定のエネルギーをもった電子に対しては、電 場と磁場からの力が打ち消し合い、その電子はフィルタ 20 を通過できるが、そうでない電子は、偏向されて通過で きなくなる。

【0004】ウイーンフィルタは、他の種類のエネルギ ーアナライザに比べて次の特徴がある。まず、他のアナ ライザが例外なく光軸が曲線であるのに対し、ウイーン フィルタだけが光軸が直線である。これは、電子分光系 の他の光学要素が、ほとんどの場合軸対称レンズで構成 されるという事実と整合し、軸合わせや光学調整を容易 にする。これは特に、調整が微妙になるEnergy-Filteri ng Microscopyにおいては、非常に重要な長所となる。 【0005】また、他のアナライザは、種類によって収 差係数が決まってしまう。例えば、電子分光装置で最も 多く用いられている静電半球エネルギーアナライザ(H SA)では、その光軸の半径をro とすると、入射角 ac の時の出口でのエネルギー分散方向のビームの収 差 Δx は、 $\Delta x = 2 ro \alpha o^2$ で与えられる。この2 ro は2次の開口収差係数と呼ばれる。アナライザの性能を 決めるのは、エネルギー分散方向において入射角のn乗 に比例する収差であり、これはn次の開口収差と呼ばれ る。nが小さいほど収差の影響が大きく、2次が最低次 である。開口収差が何次から始まるかでアナライザの性 能の程度がわかる。HSAでは、この収差を有効に補正 する方法がなく、収差の程度としては大きい部類に入

【0006】これに対し、ウイーンフィルタでは、電場 と磁場をつくる電極と磁極の形状、あるいはそれらにか ける電圧と励磁を調整することにより、収差補正が可能 である。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】 さて、ウイーンフィ

987, Optic 77, p26) によって詳しく調 べられ、ウイーンフィルタの2次収差が消えるための条 件が始めて示された。

【0008】しかしながら、ウイーンフィルタの3次収 差が消えるための条件は未だ示されておらず、ウイーン フィルタの2次と3次の開口収差を同時に補正する方法 は未だ示されていない。本発明はこのような点に鑑みて 成されたもので、その目的は、2次と3次の開口収差を 同時に補正する事ができるウイーンフィルタを提供する ことにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】 この目的を達成するた めに、本発明のウイーンフィルタは、電極と磁極を兼ね た電磁極を少なくとも8極有するウイーンフィルタにお いて、2次及び3次の収差の影響を小さくするために、 前記各極にかかる電圧と各極のコイルに流れる電流をそ れぞれ制御する制御手段を備えていることを特徴とす

[0010]

【発明の実施の形態】 以下、本発明について詳しく説 20 明するが、その前に、Roseが示した、ウィーンフィ ルタの2次の開口収差の補正条件について説明する。

【0011】ウイーンフィルタは、基本的に直交する電 場と磁場からなるが、光軸付近の場を厳密に直交させる のは容易なことではない。単純に平行電極と平行磁極を 向かい合わせたのでは、場が直交するのは光軸上のみで あり、ある開き角で入射するビームに対しては非常に大 きな収差が発生する。最近になるまで性能の良いウイー ンフィルタがつくられていなかったのは、収差を考慮し た設計がほとんど行われていなかったためである。

【0012】しかしながら、もし厳密に直交する場がつ くられたとしても、2次収差が存在し、決して収差の小 さなアナライザになるわけではない。すなわち、最適条 件は、電磁場が厳密に直交する状態からわずかにはなれ たところにある。上述したように、ウイーンフィルタの 電磁場の分布と収差の次数の関係はRoseによって詳 しく調べられ、2次収差が消えるための条件が始めて示 された。

【0013】これを説明するために、まず電場と磁場の 分布を次のように表す。

 $[0\ 0\ 1\ 4]\ \Phi\ (r,\ \theta) = -E_1r\cos\theta - E_2r^2\cos2$ $\theta - E_3 r^3 \cos 3 \theta - E_4 r^4 \cos 4 \theta \cdots$

 $\Psi (r, \theta) = -B_1 r \sin \theta - B_2 r^2 \sin 2\theta - B_3 r^3 \sin \theta$ $3 \theta - B_4 r^4 \sin 4 \theta \cdots$

Φは静電ポテンシャル、Ψは磁気スカラーポテンシャル であり、それぞれを θ 方向にフーリエ展開で表してい る。E1とB1は電場と磁場の一様場成分であり、残りの 髙調波成分は、一様場からのずれを表す。 2 次の収差に 対しては6極子成分、E3、B3までが寄与し、3次収差 便利なように、これらのフーリエ係数を無次元化して、 次のようなパラメータで表す。

[0015]

 $e_2 = (E_2/E_1) R_0$, $b_2 = (B_2/B_1) R_0$ $e_3 = (E_3 / E_1) R_0^2$, $b_3 = (B_3 / B_1) R_0^2$ $e4 = (E4/E1) R0^3$, $b4 = (B4/B1) R0^3$ ここで、Ro=L/(π√2)であり、Lはフィルタ長 である。

【0016】さて、これまで、ウイーンフィルタの収差 10 を考えない時の基本型は、互いに直交する一様な電場と 磁場であるとされてきた。しかし、その場合はウイーン フィルタのレンズとしての集束力は電場方向(x方向、 エネルギー方向)にしか存在せず、x方向に広がって入 射したビームは収差によるボケを考えなければ1点に集 東するが、v方向に広がったビームはそのまま直進して しまう。アナライザの出口に置く、エネルギーを選り分 けるスリット及び電子検出器が充分長ければ、分光系と しては原理上は支障はないが、実際には、感度を損なわ ないためにv方向にも集束するほうが望ましい。このよ うに両方向で集束力をもつための条件を、stigmatic条 件と呼ぶ。ウイーンフィルタの場合、これは、電場ある いは磁場、あるいは両方に4重極成分をもたせることで 実現できる。上で定義したパラメタを用いると、ウイー ンフィルタのstigmatic条件は次のように表わされる。

[0017] e2-b2=-1/4

さて、本論に戻ると、ウイーンフィルタの開口収差は次 の形で表わされる。

[0018]

【数1】

30

$$\Delta u = \sum_{p+q=0}^{p} C(pq) u_{0}^{q} u_{0}^{q}$$

ccc, $uo' = \alpha o + i \beta o cc$, αo , $\beta o t + \epsilon t + \epsilon t + \epsilon t$ 方向とy方向の電子の入射角であり、 $\Delta u = \Delta x + i \Delta$ yはウイーンフィルタの出口での収差である。C(p q)が開口収差係数であり、n=p+qがその次数であ る。まず、ウイーンフィルタの2次の開口収差係数は次 のように与えられる。

[0019]

40 C (20) = - $(2 R_0 / 3)$ $(3 + 4 b_2)$

 $C (11) = - (4R_0/3) (3+4b_2)$

 $C (02) = -8R_0 (b_2+2 (e_3-b_3))$

これからすぐ導かれるように、stigmatic条件の制約の もとで上の収差が全て消える条件として、次式が得られ る。

[0020]

 $e_2 = -1$, $b_2 = -3/4$, $e_3 - b_3 = 3/8$ これが、Roseによって求められた、ウイーンフィル タの2次の開口収差の補正条件(Roseの条件)であ に対しては8極子成分、E4、B4まで寄与する。以下で 50 る。ただしRoseは、収差係数を求めてからではな

く、収差を決定する母関数(Lagrange関数)から直接こ の条件を導いている。

【0021】以上、Roseが示した、ウイーンフィル タの2次の開口収差の補正条件について説明したが、以 下に、3次開口収差の補正条件について説明する。ウイ* *ーンフィルタの3次の開口収差の補正条件を求めるに は、まず、3次の開口収差係数を求める。3次の開口収 差係数の表式に対しての結果は次のようである。

[0022]

$$\begin{split} C(30) &= \frac{\pi R_0}{24\sqrt{2}}(3+4b_2)(3+40b_2+60(e_3-b_3)) - \frac{\pi R_0}{8\sqrt{2}}(3+20b_2+12e_3) \\ C(21) &= \frac{\pi R_0}{6\sqrt{2}}(21+66b_2+140b_2^2+360b_2(e_3-b_3)+360(e_3-b_3)^2) - \frac{\pi R_0}{2\sqrt{2}}(5+6b_2+6b_2^2) \\ C(12) &= \frac{\pi R_0}{8\sqrt{2}}(3+4b_2)(3+40b_2+60(e_3-b_3)) - \frac{3\pi R_0}{8\sqrt{2}}(3+20b_2+12e_3) \\ C(03) &= \frac{\pi R_0}{\sqrt{2}}(3+10b_2)(b_2+2(e_3-b_3)) - \frac{3\pi R_0}{\sqrt{2}}(b_2+b_2^2+2e_3+4(e_4-b_4)) \end{split}$$

次に行うべきことは、Roseの条件のもとで、さらに 3次の収差係数を補正する条件を捜すことである。数値 計算を行った結果、上記3次の開口収差係数を全て消す 条件は存在しないが、エネルギー分散方向(x方向)の 収差のみならりにできることがわかった。これは次の条 件で与えられる。

[0023] e2=-1, b2=-3/4, e3=0. 5 63, $b_3 = 0$. 188, $e_4 - b_4 = -0$. 180

3次収差の補正の効果を示すため、(A) stigmatic条 ※

※件だけを満たす場合、(B) 2次収差の補正条件(Ro s e の条件) 、 (C) 2次、3次収差の同時補正条件の 場合についての、フィルタ出口でのスポットダイアグラ ムを図1に示す。これら3つの場合の多極子成分の値を 下の表に示す。図1から、ここで求めた補正の効果は明 らかである。

[0024] 【表1】

	A	В	C	
e2	-0.250	-1.000	-1.000	
<i>b</i> 8	0	-0.750	-0.750	
દડે	0	0.375	0.563 0.183	
53	0	0		
લ	0	0	-1.180	
b4	0	0	0	
aberration order	2	3	4	

さて、上で求めた、3次収差までの補正条件を満たすに は、8極子成分までを制御する必要がある。以下に、こ の3次収差までの補正条件を満たすウイーンフィルタの 構造について説明し、また、各極にかける電圧と各極の 励磁についても具体的に説明する。

【0025】図2は、そのウイーンフィルタの構造を示 した図である。図2(a)は、フィルタのXY断面図で あり、図2 (b) は、図2 (a) のA-B断面図であ る。

【0026】図2において、1~8は電極と磁極を兼ね た電磁極であり、それらは同じ形状である。これらの電 磁極1~8は、電気絶縁体11~18を介してそれぞれ 筒状体9の内側に45度の等間隔で取り付けられてお り、電磁極1~8には、コイルC1~C8がそれぞれ巻 かれている。図示していないが、各コイルは電流源に接 続されており、また、各電磁極は電圧源に接続されてい る。このような8極の電磁極から成るウイーンフィルタ においては、各電磁極に独立の電圧をかけることがで

き、また、各電磁極の励磁を独立に制御することができ

【0027】以上、図2を用いて本発明のウイーンフィ ルタの構造について説明したが、次に、各電磁極にかけ る電圧と各電磁極の励磁について具体的に説明する。

【0028】さて、電磁極i (i=1, 2, …, 8) に かける電圧Viと、励磁(アンペアターン)(NI)i 40 は次のように決まる。なお、Nは各コイルの巻数であ り、 I (アンペア) は各コイルに流れる電流値を表して

(1) まず、電場について考えると、ポテンシャル分布 $\Phi(r, \theta) = -E_1 r \cos \theta - E_2 r^2 \cos 2 \theta - E_3 r^3 \cos 3$ $\theta - E_4 r^4 \cos 4 \theta$ ①

をつくるための各電磁極の電圧Viは、電磁極面に沿っ $T_{r} = a$ であるから、各電磁極の θ 角を θ iと書くと、 V i = $-E_1$ a cos θ i $-E_2$ a 2 cos θ i $-E_3$ a 3 cos θ i - E4 a 4 cos 4 θ i 2

50 となる。なお、8極構造では、 $\theta_1 = 2\pi$ (i-1)/

特開平11-233062

8 (i=1, 2, …8) であり、例えば、前記電磁極1 $0\theta_1=0$ 、電磁極 $20\theta_2=\pi/4$ である。

【0029】同様に、磁場に関して、

 Ψ (r, θ) = -B₁rsin θ - B₂r²sin 2θ - B₃r³sin $3 \theta - B_4 r^4 \sin 4 \theta$

を実現するための各電磁極のアンペアターン(NI)。 は、μoを真空の透磁率として、

 μ 0 (N I); = -B₁ asin θ ; -B₂ a² sin2 θ ; -B₃ a³ sin3 $\theta = B_4 a^4 \sin \theta = \Phi$

 $E_1 = 2 \pi \sqrt{2} \phi_0 / L$

なお、e は電子の電荷、mo は電子の質量である。

【0032】次に、em, bmとEm, Bm (m=2, ※

 $e m = E m R 0^{m-1} / E_1$, $b m = B m R 0^{m-1} / B_1$

 $Em = em E_1 / R_0^{m-1}, Bm = bm B_1 / R_0^{m-1}$ となる。

【0033】以上のように、まず⑤からE1, B1, 次に ⑦からE2, E3, E4, B2, B3, B4が求められる。

(3) 具体的な数値例

*となる。

(2) (1) ctrover (2) = 1, 2, 3, 4Bm (m=1, 2, 3, 4) とVi、(NI)iの関係が 求まったので、あとはEm、Bmを具体的に求めればよ

【0030】まず、フィルタ長をL、穴径(半径)を a、電子の加速電圧をφ0としたとき、E1とB1が、ウ イーンフィルタの一般論から次のように与えられる。

 $B_1 = (2 \pi / L) \sqrt{(m_0 \phi_0 / e)}$ ※3, 4)の関係は、

6

 $\star L = 100 \,\mathrm{mm}, \ a = 10 \,\mathrm{mm}, \ \phi_0 = 1000 \,\mathrm{VOE}$ きの各電磁極1~8のVi、(NI):は以下の通りであ

[0034]

[0031]

【表2】

*										
極の番号	1	2	3	4	5	6	7	8		
V i (V)	-582	-572	-380	544	1396	544	-380	-572		
(NI) i (7ンペ・フダーン)	0	-15	-36	-40	0	40	36	15		

以上、8極子成分までの制御について、8極構造を例に あげて説明したが、それ以上の極を有する構造としても 良い。すなわち、8極子成分まで制御するには最低で8 極構造とすれば良い。

【0035】次に、このウイーンフィルタを直接写像型 30 反射電子顕微鏡 (LEEM) に適用する場合について説

【0036】図3は、その直接写像型反射電子顕微鏡を 示した図である。図3において、電子銃21からの1次 電子ピームは、10kV程度に加速され、照射レンズ系 22によって集束される。ウイーンフィルタ23は、1 次電子ビームの行路と、試料24からの反射電子の行路 とを分離するためのものであり、E×B型エネルギーフ イルタで構成されるが、その電場ベクトルEと磁場ベク トルBは、1次電子ビームが試料24に垂直に入射し、 且つ反射電子に対してはウイーン条件を満足するように 設定される。このことにより、1次電子ビームはウイー ンフィルタ23によって大きく偏向され、試料24に向 けて垂直に入射させられ、試料24から発生し、エミッ ションレンズ25で加速された反射電子はウイーンフィ ルタ23では何の偏向作用も受けず直進する。なお、試 料24及び電極26、27にはそれぞれ所定の電圧が印 加されており、これによって前記エミッションレンズ2 5が形成され、このエミッションレンズ25によって1 次電子ビームは減速され、100V程度の加速電圧で試 50 料24に入射する。

【0037】試料24から発生され、エミッションレン ズ25で加速され、ウイーンフィルタ23を直進した反 射電子は結像レンズ系28を通る。そして、エネルギー 分析が行われるときには、反射電子は結像レンズ系28 からウイーンフィルタ29に入射される。このウイーン フィルタ29として、前記図2に示した8極の電磁極か らなるウイーンフィルタを用いれば、従来に比べ収差を おさえることができる。このウイーンフィルタ29によ って種々のエネルギーを有する反射電子の中から所定の エネルギーを有する反射電子のみが選別され、選別され た反射電子はウイーンフィルタ29を直進し、その像は 結像レンズ系30により所定の大きさに拡大されてスク リーン31に結像される。これによって単色の像を観察 することができる。

[0038]

【図面の簡単な説明】

【図1】 フィルタ出口でのスポットダイアグラムを示 したものである。

【図2】 本発明のウイーンフィルタを説明するために 示した図である。

【図3】 直接写像型反射電子顕微鏡を示した図であ る。

【表 1 】 多極子成分の値を示した表である。

【表2】 $L = 100 \, \text{mm}, \ a = 10 \, \text{mm}, \ \phi 0 = 10$

(6)

10

00Vのときの各電磁極1~8のVi、(NI)iを示した表である。

【符号の説明】

1~8…電磁極、9…筒状体、11~18…電気絶縁 体、C1~C8…コイル、21…電子銃、22…照射レ ンズ系、23…ウイーンフィルタ、24…試料、25、26…電極、27…結像レンズ系、28…結像レンズ 系、29…ウイーンフィルタ、30…結像レンズ系、3 1…スクリーン

